

第42回 ナノテスティング シンポジウム



千里ライフサイエンスセンター (大阪府豊中市千里中央)

2022年11月8日(火)~10日(木)

http://www-NANOTS.ist.osaka-u.ac.jp/

NANOTS@ist.osaka-u.ac.jp

主催 ナノテスティング学会 会長 中前幸治(大阪大学)

協賛 (社)電子情報通信学会 (社)応用物理学会 日本信頼性学会 (財)日本科学技術連盟

目次

1.	会場1
2.	フロアマップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
3.	特別招待講演 2
4.	招待講演 2
5.	チュートリアルセッション 3
6.	パネルディスカッション 3
7.	オーサーズコーナー 3
8.	イブニングセッション 3
9.	商業展示・コマーシャルセッション 3
10.	参加費 · · · · · · · 4
11.	.参加申込要領 5
12.	.キャンセル規定 5
13.	宿泊施設のご案内 5
14.	会議録・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
15.	.最新情報 5
16.	.ナノテスティング学会事務局 6
17.	.シンポジウム企画運営委員会 · · · · · · · · · · · · 6
18.	講演プログラム 6
	11月8日(火)午前/ライフホール 6
	11月8日(火)午後/ライフホール 7
	11月9日(水)午前/ライフホール
	11 月 9 日 (水) 午後 / ライフホール · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	11月10日(木)午前7クイクホール・・・・・・・・1111月10日(木)午前7クイクホール・・・・・・・・・・12
19	著者索引 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	.商業展示
21.	. 賛助会員一覧

会場

講演会:

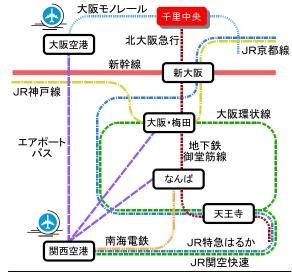
千里ライフサイエンスセンター 5F ライフホール 大阪府豊中市新千里東町 1-4-2 Tel: 06-6873-2010 北大阪急行 (地下鉄御堂筋線) 千里中央駅北口出口 すぐ

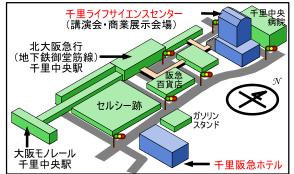
商業展示:

千里ライフサイエンスセンター **6F** 千里ルーム 同上

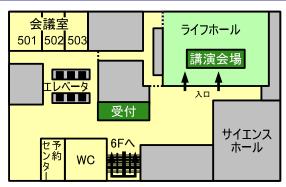
イブニングセッション:

千里ライフサイエンスセンター **5F** ライフホール 同上

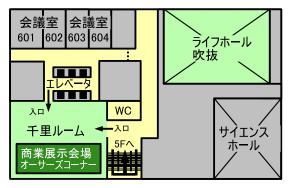




2 フロアマップ



千里ライフサイエンスセンター 5F



千里ライフサイエンスセンター 6F

3 特別招待講演

下記の通り、特別招待講演を実施します。

11月9日(水) 13:30~14:30: Dr. David Su (TSMC Retired)

4 招待講演

下記の通り、招待講演を実施します。

11 月 8 日 (火) 9:30~10:30: 慶児幸秀 様 (ソニーセミコンダクタマニファクチャリング株式会社)

「ソニーの CMOS イメージセンサーの製造と未来」

11月9日(水)16:00~17:00: 北川勝浩 先生(大阪大学大学院基礎工学研究科)

「量子情報・量子生命が拓く未来~今なぜ量子なのか ~」

5 チュートリアルセッション

下記の予定で、チュートリアルセッションを実施します。

11月8日(火) 13:30~14:30: 長 康雄 先生 (東北大学未 来科学技術共同研究センター)

「半導体材料・デバイスの評価・解析のための走査型 プローブ顕微鏡技術」

11月10日(木) 9:30~10:30: 二川 清様(デバイス評価技術研究所)

「故障解析関連国際シンポジウムの最近の動向」

6 パネルディスカッション

11月10日(木) 15:50~16:50、パネルディスカッション「デバイスの複雑化に対する深さ方向の絞り込み解析技術について」を実施します。

7 オーサーズコーナー

発表者の皆様とより活発な議論を行って頂ける場として、講演後にオーサーズコーナー(6F千里ルーム)を設けます(コマーシャルセッションの講演は除く)。

8 イブニングセッション

イブニングセッションでは、ナノテスティングに関する、世界での研究動向の報告と今後の展望について討論を行います。シンポジウム 2 日目 11 月 9 日 (水) 18:00~ 19:00、会場は 5F ライフホールです。

9 商業展示・コマーシャルセッション

シンポジウムでは、新たに開発した、改良した、ナノテスティングに関係する装置等を参加者にご紹介できる、また、ディスカッションできる商業展示フロア (6F 千里ルーム)を準備しています。さらに、講演会場にて新製品をショートプレゼンテーションにて紹介できる、コマーシャルセッションを準備しています (2 日目)。

10 参加費

参加費は、下記のいずれかの方法で 10 月 21 日 (金) までにご送金下さい。

種別	金額	内容
一般	13,000円	全セッション+商業展示+会議録(
学生	5,000円	ダウンロードのみ)

《郵便振替》

口座番号: 00910-0-16745

加入者名: ナノテスティング学会

- 郵便振替用紙 (払込取扱票)の通信欄に参加者氏名を記入して、郵便局よりご送金下さい。
- 誠に恐縮ですが、振り込み手数料は、貴方にてご負担下さい。

《銀行振込》

口座: りそな銀行 千里北支店 普通口座 6843152加入者名: ナノテステイングガツカイ ナカマエ コウジ

• 送金後、所定の用紙で振込情報をご連絡下さい。連 絡用紙は本会 Web にてダウンロードして頂けます。

《クレジットカード》

本会 Web で参加申し込みをして頂くと、申し込み完了 後、クレジットカードによる参加費支払いのボタンが表 示されます。ボタンをクリックし、画面の指示に従って お支払いください。

請求書、領収証の発行について

本会 Web で参加申し込みをして頂くと、印影の入った PDF 請求書が表示されます。請求書の郵送が必要な場合 は、参加申し込み時に、「請求書の郵送」欄をチェックし てください。

期日までにお支払い頂き、入金確認が完了した場合には、シンポジウム受け付けにて領収書をお渡し致します。それ以外の場合は、参加申込時に「領収証の郵送」欄をチェックしている場合に限り、後日郵送にてお送りします。

11 参加申込要領

10月21日(金)(厳守) までに、本会 Web にてお申し込み下さい。申込完了時に表示される参加証をプリントアウトし、当日、受付にご提出下さい。

http://www-NANOTS.ist.osaka-u.ac.jp/

新型コロナウイルスの感染症対策として、本大会は事前参加登録のみとし、当日参加の受付を実施いたしません。ご了承のほど、お願い申し上げます。

講演者、商業展示担当者の皆様につきましても、全員 参加申し込み手続きが必要です。

12 キャンセル規定

キャンセルの場合、下記の通り、キャンセル料を申し 受けます。予めご了承ください。

- 10月21日(金)17:00まで:参加費の10%
- シンポジウム当日まで、あるいは、ご連絡無くご欠 席の場合:参加費の100%

参加費をお支払い済みの場合、キャンセル料および銀 行振り込み手数料を差し引いて、ご返金申し上げます。

13 宿泊施設のご案内

会場から徒歩約5分の位置に千里阪急ホテルがございます。宿泊ご希望の方は、下記、千里阪急ホテルWebサイトにてご予約下さい。満室になり次第、締め切りとなりますので、お早めにご予約下さい。

http://www.senri-htl.co.jp/

14 会議録

会議録は電子媒体 (ダウンロード) のみでのご提供となります。ダウンロードのご案内は、2022 年 11 月 3 日 (木) に行います。講演プログラムは、印刷媒体で配布いたします。

15 最新情報

シンポジウムに関する最新情報は、下記 Web に随時掲載致します。適宜ご参照下さい。

http://www-NANOTS.ist.osaka-u.ac.jp/

16 ナノテスティング学会事務局

ナノテスティング学会事務局 御堂義博・中前幸治

〒 565-0871 吹田市山田丘 1-5

大阪大学 大学院情報科学研究科

情報システム工学専攻 知的集積システム講座内

Tel/Fax: 06-6879-7813 / 06-6879-7812 E-mail: NANOTS@ist.osaka-u.ac.jp

Web: http://www-NANOTS.ist.osaka-u.ac.jp

17 シンポジウム企画運営委員会

委員長 中前 幸治 (大阪大学) 委 員 小瀬 洋一 (日立ハイテク)

姜 帥現 (キオクシア)

小島 一信 (大阪大学)

後藤 安則 (ミライズテクノロジーズ)

小山 徹 (富士電機) 長 康雄 (東北大学)

辻田 順彦 (ソニーセミコンダクタマニュフ

ァクチャリング)

寺田 浩敏 (浜松ホトニクス)

二川 清 (デバイス評価技術研究所)

樋口 裕久 (日立製作所)

前田 一史 (ルネサスエレクトロニクス)

山崎裕一郎 (TASMIT)

18 講演プログラム

<u>11月8日 (火) 午前 /</u>ライフホール

(1) 開会挨拶

9:20 中前幸治 / ナノテスティング学会 会長

Invited Talk I

8 日 (火) a.m.

座長 寺田浩敏

|1) ソニーの CMOS イメージセンサーの製造と未来

9:30 慶児幸秀 / ソニーセミコンダクタマニファクチャリング

・・・・・・・ 10:30~10:50 オーサーズコーナー&休憩・・・・・・・・

Metrology and Inspection

8 日 (火) a.m.

座長 山崎裕一郎

(2) 物理的な雑音特性が異なる画像の分類におけるド 10:50 メイン適応

西原大地 $^{(a)}$,御堂義博 $^{(a)}$, $Y.Ng^{(b)}$,山根 統 $^{(b)}$,伊藤 剛 $^{(b)}$,藤原 剛 $^{(b)}$,塩見 準 $^{(a)}$,三浦典之 $^{(a)}$ / $^{(a)}$ 大阪大学 大学院情報科学研究科 $^{(b)}$ キオクシア メモリ技術研究所

(3) SEM を用いたトランジスタ閾値電圧インライン *11:15* 計測手法の開発

野島和弘 $^{(a)}$,鈴木雄策 $^{(a)}$,濱口 晶 $^{(a)}$,細川雅也 $^{(b)}$,窪 真志 $^{(b)}$ / $^{(a)}$ キオクシア 先端メモリ開発センター, $^{(b)}$ ウエスタンデジタル合同会社 Advanced Process & Device Development Group

······ 11:40~12:00 オーサーズコーナー&休憩 ······

······ 12:00~13:30 昼食休憩 ······

11 月 8 日 (火) 午後 / ライフホール

Tutorial I

8 日 (火) p.m.

座長 後滕安則

(T1) 半導体材料・デバイスの評価・解析のための走査 13:30 型プローブ顕微鏡技術

長 康雄 / 東北大学 未来科学技術共同研究センター

······ 14:30~14:50 オーサーズコーナー&休憩 ······

Power Device Analysis I

8 日 (火) p.m.

座長 小山 徹

4) GaN ショットキーバリアダイオードにおける逆

14:50 方向 IV 特性の不良解析

後藤安則, 渡邉健太, 長里喜隆, 藤原広和 / ミライズ テクノロジーズ

(5) DPC/iDPC/dDPC による半導体デバイス中の

15:15 P/N 接合可視化技術

中西伸登 $^{(a)}$,前田一史 $^{(b)}$,完山正林 $^{(a)}$,河野佳世子 $^{(a)}$,国宗依信 $^{(b)}$ / $^{(a)}$ サーモフィッシャーサイエンティフィック ナノポート ジャパン, $^{(b)}$ ルネサスエレクトロニクス 解析評価技術部

······ 15:40~16:00 オーサーズコーナー&休憩 ······

Power Device Analysis II

8 日 (火) p.m.

座長 樋口裕久

(6) 時間分解走査型非線形誘電率顕微鏡による

16:00 SiO₂/SiC の局所容量-電圧特性のナノスケールゆらぎ解析

山末耕平 $^{(a)}$, 長 康雄 $^{(b)}$ / $^{(a)}$ 東北大学 電気通信研究 所, $^{(b)}$ 東北大学 未来科学技術共同研究センター

(7) ホモエピタキシャル成長ホウ素ドープダイヤモン *16:25* ド半導体結晶の深い欠陥準位評価

・・・・・・・ 16:50~17:10 オーサーズコーナー&休憩・・・・・・・・

11 月 9 日 (水) 午前 / ライフホール

FIB & Application

9日(水)a.m.

座長 小瀬洋一

- (8) FIB のサンプリングにおけるアライメント方法の 9:30 改良
 - 金子 守 / 芝浦工業大学 SIT 総合研究所、先端工学 研究機構
- (9) PlasmaFIB によるデバイス活性層観察への検討
- 9:55 完山正林, 河野佳世子, 中西伸登 / サーモフィッシャーサイエンティフィック ナノポートジャパン

······ 10:20~10:40 オーサーズコーナー&休憩 ······

Commercial Session

9 日 (水) a.m.

座長 前田一史

- (C1) テラヘルツ技術を用いた TDR (Time Domain
- 10:40 Reflectometry) 解析受託サービスのご紹介 猪股一夫, 川原久輝, 津久井博之 / ルネサス エンジニ アリングサービス 評価解析部
- (C2) EMC の解析 (電磁波ノイズの 3D 解析)
- 10:48 村井英昭, 味岡恒夫 / 三協電精
- (C3) 浜松ホトニクス エミッション顕微鏡 X シリーズ 10:56 紹介

藤原将伸, 片岡敦子, 工藤宏平, 鈴木伸介 / 浜松ホトニクス システム事業部 システム営業推進部 営業推進 3G

- (C4) CAD-navigation system AZSA-HS
- 11:04 小西圭一 / アストロン 営業 Gr
- (C5) 大量 SEM データ解析に向けた日立ハイテクの取 11:12 り組み

高鉾良浩^(a), 竹内秀一^(a), 立花繁明^(b) / ^{a)}日立ハイテク **CT** システム製品本部 **CT** ソリューション開発部, ^{b)}日 立ハイテク 解析システム営業本部 解析企画部

- (C6) 8 inch wafer も全面観察可能な FE-SEM
- 11:20 JSM-IT800<i>>/<is> 淺野奈津子、岡野康之、福田知久、朝比奈俊輔 / 日本 電子 EP 事業ユニット
- (C7) セル内レイアウトからのスイッチング波形の導出
- 11:28 二階堂正人, 高橋利和, 澤村佳美, 平井一寛 / TOOL EDA 製品事業部
- (C8) Imina Technologies 社のナノプロービングソ
- 11:36 **リューション** 仲山洋輔 / アポロウエーブ 営業部
- (C9) Advanced electrical characterization and
- visualization of defects through nanoprobing and in situ conductive AFM G. Johnson / Carl Zeiss Microscopy LLC Research Microscopy Solutions
- (C10) Centrios HX introduction
- 11:52 田中英夫(a, J. Miller(b, D. Pan(c / a)FEI Company Japan Ltd. Field Application, b)Thermo Fisher Scientific Analytical Instruments Materials and Structural Analysis, c)Applied Materials
- (C11) 大容量加工を実現する Laser 加工搭載デュアル *12:00* ビームのご紹介 村田 薫 / サーモフィッシャーサイエンティフィック エレクトロニクス部門 セールスデベロップメント
- (C12) 元素識別機能搭載マイクロ X 線 CT システムのご 12:08 紹介

見玉 優,大川登志郎,鈴木直久/株式東陽テクニカ ライフサイエンス&マテリアルズ

(C13) SIMS による SiC パワーデバイスの高精度評価

12:16 堀祐太郎 / 東芝ナノアナリシス 物理解析技術センター

····· 12:24~13:30 昼食休憩 ·····

11 月 9 日 (水) 午後 / ライフホール

Special Invited Talk

9日(水) p.m. 座長 長 康雄

- (S1) Failure and materials analysis in the logic
- 13:30 integrated circuit industry: Status and challenges

D. Su / TSMC Retired

・・・・・・・ 14:30~14:50 オーサーズコーナー&休憩・・・・・・・・

Fault Localization

9日(水)p.m.

座長 二川 清

(10) 車載品質要求レベルに対応した高分解能低温不良 14:50 解析技術

藤田任亨, 辻田順彦, 伊丹香祐, 石渕清久, 温水寛介, 河村俊夫 / ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング デバイス技術部門 解析技術部

- (11) TFI, LLSI, ESLIT を用いた先端プロセスデバイス
- 15:15 の故障箇所絞り込み技術の検討

松井 央, 和田慎一, 岡 保志 / ルネサス エンジニア リングサービス 評価解析部

······ 15:40~16:00 オーサーズコーナー&休憩 ······

Invited Talk II

9日 (水) p.m. 座長 中前幸治

(I2) 量子情報・量子生命が拓く未来~今なぜ量子な 16:00 のか~

北川勝浩 $^{(a(b)}/^{a)}$ 大阪大学 基礎工学研究科, $^{b)}$ 大阪大学 量子情報・量子生命研究センター

······ 17:00~17:20 オーサーズコーナー&休憩 ······

····· 17:20~18:00 表彰式・写真・ネットワーキング ·····

Evening Session ます。 19:00 ○会場: ○プログラム:

18:00 ナノテスティングに関する今後の展望について議論し

ライフホール

故障解析関連国際動向(二川 清)

······19:00 閉会 ·····

11月10日(木)午前/ライフホール

Tutorial II

10 日 (木) a.m.

座長 寺田浩敏

9日(水) p.m.

座長 寺田浩敏

- 故障解析関連国際シンポジウムの最近の動向
- 二川 清 / デバイス評価技術研究所 9:30

・・・・・・・ 10:30~10:50 オーサーズコーナー&休憩・・・・・・・・

Data Analysis

10 日 (木) a.m.

座長 小瀬洋一

(12) 複雑系データから複数支配方程式の抽出が可能な 10:50 データ駆動型探索法

> 御堂義博, 武本侑己, 塩見 準, 三浦典之 / 大阪大学 大学院情報科学研究科

(13) 深層学習を用いた LSM 画像位置推定の高精度化 11:15 検討

> 野村周司,松井 央,和田慎一,岡 保志/ルネサス エンジニアリングサービス 評価解析部

・・・・・・・ 11:40~12:00 オーサーズコーナー&休憩・・・・・・・・

····· 12:00~13:30 昼食休憩 ······

11 月 10 日 (木) 午後 / ライフホール

Physical Analysis I

10 日 (木) p.m.

座長 姜 帥現

(14) マイクロフォーカス X 線 CT により決定した半導 13:30 体パッケージ内部箇所 のブロード Ar イオンビー ム断面加工

> 中島雄平(a),增子倫也(b),朝比奈俊輔(a)/(a)日本電子 EP 事業ユニット EP アプリケーション部、 $^{b)}$ 日本電子 SI 営業本部 SOL 推進部

(15) 二光子光電子分光による GaAs (110) における表 13:55 面再結合寿命の評価

> 市川修平, 毎田 修, 小島一信 / 大阪大学 大学院工 学研究科

・・・・・・・ 14:20~14:40 オーサーズコーナー&休憩・・・・・・・・

Physical Analysis II

10 日 (木) p.m.

座長 小島一信

(16) 低電子線照射 STEM-EDS データのばらつき改善 14:40 技術

> 井手 隆、高橋 亨、島田康弘、杉山 陽、前田一史、 国宗依信 / ルネサスエレクトロニクス 解析評価技

- (17) シリサイドプロセスを用いた半導体デバイスのウ
- 15:05 エットエッチングによる接合リークの解析手法 小松和広,前田一史,有馬高志 / ルネサスエレクトロ ニクス 生産本部 デバイス開発統括部 解析評価技術部

・・・・・・・ 15:30~15:50 オーサーズコーナー&休憩・・・・・・・・

Panel Discussion

10 日 (木) p.m.

- 15:50 テーマ: デバイスの複雑化に対する深さ方向の 絞り込み解析技術について
- 16:50 司会: 辻田順彦/ソニーセミコンダクタマニファク チャリング
- (P1) ロックインサーモグラフィによる不良箇所の深さ 田中英夫 / FEI Company Japan Ltd. Field Application
- (P2) TBD 茅根慎通 / 浜松ホトニクス システム事業部

(P3) ナノ・プローバと FIB-SEM による 3D NAND の 故障解析

伊井由花, 久保山拓之 / 日立ハイテク

····· 16:50~17:10 パネラーとのネットワーキング ·····

(18) 閉会挨拶

17:10 中前幸治 / ナノテスティング学会 会長

※ 番号は講演プログラムにお

※ 番号は誦演ノログラムに	- おりな
英文	慶児
Johnson, G C9	小島
Miller, JC10	兒玉
Ng, Y2	小西
Pan, D C10	小松
Su, D	後藤
ア行	
淺野奈津子C6	完山
朝比奈俊輔 C6, 14	澤村
味岡恒夫 C2	塩見
有馬高志17	島田
伊井由花P3	杉山
石渕清久10	鈴木
伊丹香祐10	鈴木
市川修平7, 15	鈴木
井手 隆16	
伊藤 剛2	高橋
猪股一夫 C1	高橋
大川登志郎 C12	高鉾
岡野康之 C6	竹内
岡 保志 11,13	武本
カ行	立花
	田中
片岡敦子 C3	茅根
金子 守8	長
河野佳世子5,9	津久
川原久輝 C1	辻田
河村俊夫10	
北川勝浩 I2	

英文	慶児幸差 小島一
Johnson, G C9	小岛—1 兒玉 個
$Miller, J. \dots \dots C10$	元玉 1 小西圭-
$Ng,Y_{\!\ldots\ldots}2$	小松和
Pan, D C10	後藤安見
$Su, D.\dots\dots.S1$	1久脉 久 5
ア行	
淺野奈津子C6	完山正和
朝比奈俊輔 C6, 14	澤村佳
味岡恒夫 C2	塩見
有馬高志17	島田康
伊井由花P3	杉山
石渕清久10	鈴木伸:
伊丹香祐10	鈴木直
市川修平7, 15	鈴木雄兒
井手 隆16	
伊藤 剛2	高橋
猪股一夫 C1	高橋利利
大川登志郎C12	高鉾良泊
岡野康之 C6	竹内秀-
岡 保志 11, 13	武本侑
	立花繁
カ行	田中英
片岡敦子 C3	茅根慎流
金子 守8	長康
河野佳世子5,9	津久井
川原久輝 C1	辻田順
河村俊夫10	ZEM/90/
北川勝浩 I2	
工藤宏平 C3	中島雄
国宗依信5,16	中西伸
窪 真志3	中前幸活

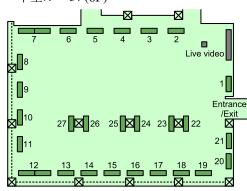
※ 番号は講演プログラムにおける講演番号をを示します。						
英文	慶児幸秀I1	長里喜隆4				
Johnson, G C9	小島一信7,15	二階堂正人 C7				
Miller, J C10	兒玉 優 C12	二川 清T2				
,	小西圭一 C4	西原大地2				
Ng, Y	小松和広17	温水寛介10				
	後藤安則4	野島和弘3				
Su, D	サ行	野村周司13				
ア行		ハ行				
淺野奈津子C6	完山正林5,9					
朝比奈俊輔 C6, 14	澤村佳美 C7	濱口 晶3				
味岡恒夫 C2	塩見 準2, 12	平井一寛 C7				
有馬高志17	島田康弘16	福田知久 C6				
伊井由花P3	杉山 陽16	藤田任亨10				
石渕清久10	鈴木伸介 C3	藤原 剛2				
伊丹香祐10	鈴木直久 C12	藤原広和4				
市川修平7,15	鈴木雄策3	藤原将伸 C3				
井手 隆16	タ行	細川雅也3				
伊藤 剛2	高橋 亨16	堀祐太郎 C13				
猪股一夫 C1	高橋利和 C7	マ行				
大川登志郎 C12	高鉾良浩 C5	毎田 修7, 15				
岡野康之 C6	竹内秀一 C5	前田一史5,16,17				
岡 保志 11,13	武本侑己12	増子倫也14				
カ行	立花繁明 C5	松井 央 11, 13				
	田中英夫C10, P1	三浦典之2, 12				
片岡敦子C3	茅根慎通P2	御堂義博2,12				
金子 守8	長 康雄 T1,6	村井英昭 C2				
河野佳世子5,9 川原久輝C1	津久井博之C1	村田 薫C11				
河村俊夫10	辻田順彦10	ヤ行				
和	ナ行	 山末耕平6				
工藤宏平 C3	中島雄平14	山木枡平				
国宗依信5,16	中 西 碑 登 5, 9					
霍 真志3	中尚神豆3,9	ワ行				
久保山拓之P3	中的学行	渡邉健太4				
//мшикI3	ГГ 141 Г Т 141	[「] 和田慎一 11, 13				

20 商業展示

日時: 2022年11月8日(火):13:00~17:00

2022 年 11 月 9 日 (水): 09:30~17:00 2022 年 11 月 10 日 (木): 09:30~16:00

場所: 千里ルーム (6F)



(展示フロアマップは、予告無く変更される場合があります)

1. 株式会社アイテス:

パワー半導体の評価・解析ご紹介

- 2. 株式会社日立ハイテク: (C5) 最新製品ラインアップのご紹介
- 3. 阪和トレーディング株式会社:

シグナトーン社プローブステーション及びマイクロポ ジショナ

4. 株式会社アストロン: (C4)

CAD-Navigation system AZSA-HS

5. 日本バーンズ株式会社:

ロックインサーモグラフィ NBC LIT SCOPE II

6. 株式会社ハイテック・システムズ:

JIACO 社 MIP パッケージ開封装置 & Neocera Magma 社 MFI 故障解析用検査装置

- サーモフィッシャーサイエンティフィック: (C10)(C11)
 FIB/SEM/TEM 解析装置、故障個所特定装置および回路修正装置
- 8. 株式会社アポロウエーブ: (C8)

Imina Technologies 社のナノプロービングソリューション

- 9. パーク・システムズ・ジャパン株式会社: 高性能 AFM による故障解析技術
- 10. カールツァイス株式会社: (C9)3D 分析と試料作製を高いスループットで実現する fs レーザー搭載 FIB-SEM

11. 株式会社東陽テクニカ: (C12)

TESCAN 社 FIB-SEM システム、元素識別マイクロ CT

12. ハイソル株式会社:

故障解析プロセスのトータルソリューション

13. 日本セミラボ株式会社:

結晶欠陥モニター En-Vison

- 14. 日本サイエンティフィック株式会社: レーザー IC 開封装置 PL201D 他
- 15. 株式会社 エルテック: 製品解析サービス
- **16.** ルネサス エンジニアリングサービス株式会社: (C1) テラヘルツ技術を用いた TDR (Time Domain Reflectometry) 解析受託サービスのご紹介
- 17. TOOL 株式会社: (C7) LAVIS-plus を利用した最新故障解析機能
- 18. 浜松ホトニクス株式会社: (C3) 半導体故障解析装置
- 19. 東機通商株式会社: 半導体故障解析ツール
- 20. 日本電子株式会社: (C6) 不良解析用電子顕微鏡
- 21. 株式会社ナノテクソリューションズ: パルスレーザー高速試料加工システム microPREP PRO
- 22. 三協電精株式会社: (C2) EMC 三次元解析装置
- 23. 伯東株式会社:
 Denton 社製 Ion Beam Delayering
- **24. 株式会社 コベルコ科研:** パワーデバイス内のマルチスケール・複合解析
- 25. 東芝ナノアナリシス株式会社: (C13) 高付加価値 3 次元ナノレベル受託分析
- 26. Oki Engineering Co., Ltd.: 不揮発性メモリ eMMC 性能評価
- 27. 丸文株式会社: 丸文故障解析ソリューション

21 賛助会員一覧

(令和4年9月15日現在、50音順)

- (株) アイテス
- アイトランス (株)

- (株) アストロン
- アトミックスケール電磁場解析プラットフォーム
- (株) アド・サイエンス
- (株) アドバンテスト
- アプライドマテリアルズジャパン(株)
- (株) アポロウエーブ
- アミリアジャパン(合)
- ATE サービス (株)
- (株) エルテック
- 三協電精(株)
- TASMIT(株)
- 沖エンジニアリング(株)
- カールツァイス (株)
- キヤノンマーケティングジャパン(株)
- (株) コベルコ科研
- TOOL(株)
- 東機通商(株)
- 東芝ナノアナリシス(株)
- (株) 東陽テクニカ
- (株)ナノテクソリューションズ
- (株)ニコンソリューションズ
- 日本エフイー・アイ (株)
- 日本サイエンティフィック (株)
- 日本セミラボ(株)
- 日本電子(株)
- 日本バーンズ (株)
- パーク・システムズ・ジャパン(株)
- ハイソル (株)
- (株)ハイテック・システムズ
- 伯東(株)
- 浜松ホトニクス (株)
- 阪和トレーディング (株)
- (株) 日立ハイテクサイエンス
- (株) 日立ハイテク
- 丸文(株)
- ルネサスエンジニアリングサービス(株)
- Shining Technology Corporation

(2022年10月28日版)